

公差配合与测量



[公差配合与测量_下载链接1](#)

著者:胡华

出版者:清华大学出版社

出版时间:2005-2-1

装帧:平装(无盘)

isbn:9787302098966

本书包括绪论、光滑圆柱体结合的公差配合、形状和位置误差及其公差、表面粗糙度及

其评定、测量技术基础、尺寸链、圆柱齿轮传动的互换笥、滚动轴承的互换性、键和花键的互换性、螺纹结合的互换性共10章内容。本书概念清晰，内容紧凑，结合实际，加强应用。各章均有例题、习题及相关公差表格，在满足教学需要。

本书概括了公差配合与测量这门课的主要内容，分析介绍了我国公差与配合的最新标准，阐述了测量技术的基本概念。本书可作为普通高等院校、高职高专机电一体化、数控技术与现代模具等专业的教材，也可供其他行业的工程人员及计量、检测人员参考。

作者介绍:

目录:

[公差配合与测量](#) [下载链接1](#)

标签

评论

[公差配合与测量](#) [下载链接1](#)

书评

[公差配合与测量](#) [下载链接1](#)